

圖 3-1，基板之 X-ray 繞射圖

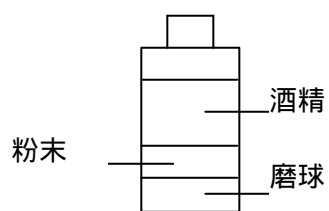


圖 3-2，球磨瓶示意圖

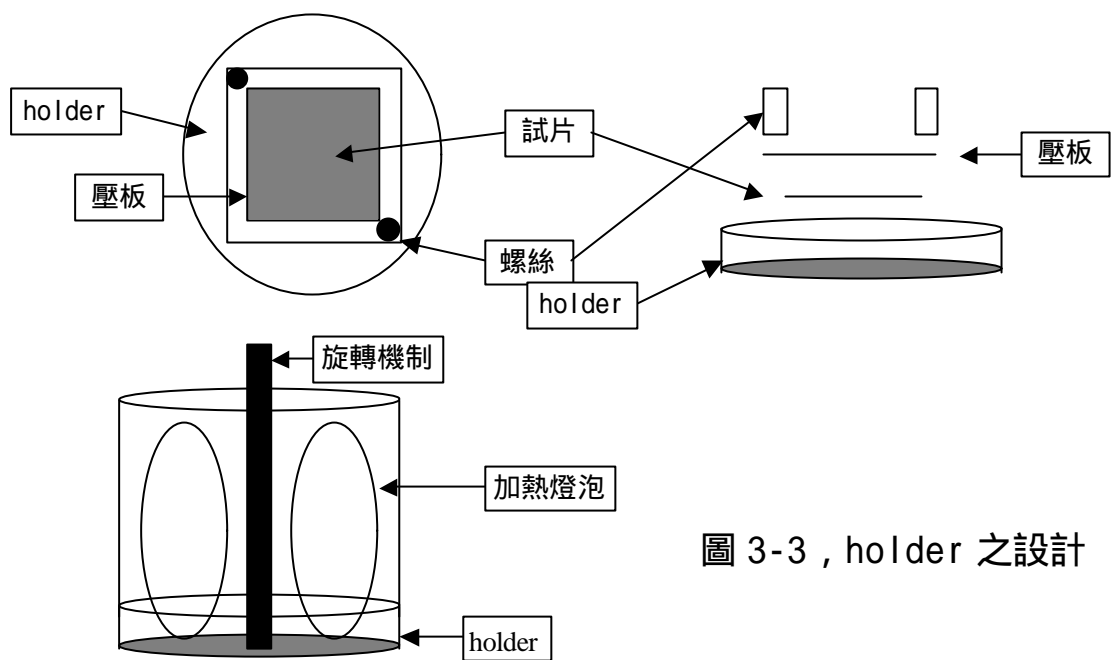


圖 3-3 , holder 之設計

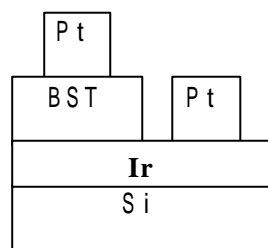


圖 3-4 為鍍好試片 lift-off 後的示意圖

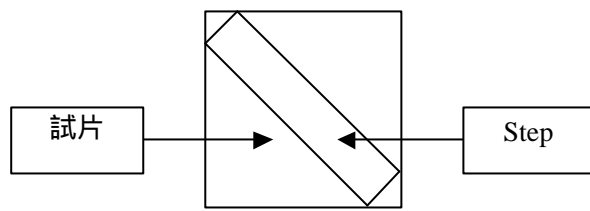


圖 3-5 , step 之製作